

日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
第167回委員会議事録

1. 日 時： 平成20年5月23日（金） 13：00～13：10

2. 場 所： 大阪 ホテルコスモスクエア国際交流センター
(大阪市住之江区南港北1-7-50)

3. 出席者：50名（順不同，敬称略）

委員長：長谷部伸治（京都大学）

委員：大杉 健（ジャパンエナジー），響 義則（住友化学），山田 明（三井化学），篠原和太郎（東芝），瀧野哲郎（東京工業大学），小西信彰（横河電機），鈴木 剛（東洋エンジニアリング），高田晴夫（三菱化学エンジニアリング），柘植義文（九州大学），野田 賢（奈良先端科学技術大学院大学），橋本芳宏（名古屋工業大学），船津公人（東京大学），山下善之（東京農工大学），加納 学（京都大学），木村直樹（九州大学），栗本英和（名古屋大学），関 宏也（東京工業大学），殿村 修（京都大学），富田重幸（宮崎大学），武田和宏（静岡大学），北島禎二（東京農工大学），山場久昭（宮崎大学），仁井田和雄（千葉工業大学），川村継夫（オメガシミュレーション），石田敏和（代理：杉原晃司，宇部興産），山田幸治（宇部興産），柏屋 滋（ピーエスエージャパン），藤田宗宏（代理：大寶茂樹，三井化学），一津屋茂（代理：村上博文，三井化学），菅野智司（富士電機システムズ），中井敏雅（住友化学），栢原平祐（東洋エンジニアリング），馬場一嘉（ダイセル化学工業），西谷 功（宇部興産），小川達也（代理：日高寛真，協和発酵），寺戸誠治（インベンシスシステムズ），大田原健太郎（クレハエンジニアリング），坂本英幸（横河電機），重政 隆（東芝三菱電機産業システム），西野由高（代理：石井良和，日立製作所），樋口文孝（出光興産），藤井孝義（代理：黒田俊行，日揮），村山 大（東芝），小崎恭寿男（日揮）

委員以外の出席者：堀口晶夫（三菱化学），横山克己（オメガシミュレーション），橋本欣二（ジャパンエナジー），平石康晃（住友化学），内藤清嗣（三井化学）

4. 委員会

- 1) 長谷部委員長による挨拶
- 2) 配付資料確認
- 3) H.19年度収支決算の報告・承認 & H.20年度収支予算（案）の説明・承認
- 4) 次回以降の研究会の案内
 - 第2回研究会 平成20年7月25日（金） 東京・弘済会館「アラームマネージメント」
 - 第3回研究会 平成20年10月3日（金） 京都・京都大学「プロセス制御（WS27中間報告）」
 - 第4回研究会 平成20年12月19日（金） 東京・弘済会館「PSE研究最前線（大学の研究紹介）」
 - 第5回研究会 平成21年2月6日（金） 東京 「バッチプロセス（JBF企画）」
- 5) PSE関連会議案内・学術雑誌投稿案内
- 6) 第1回研究会スケジュールの説明

以上